PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-020174

(43) Date of publication of application: 23.01.2002

(51)Int.CI.

CO4B 35/638 F27B 5/10 9/04 **F27B** 9/10 F27B

(21)Application number: 2000-195871

(71)Applicant: IBIDEN CO LTD

(22) Date of filing:

29.06.2000

(72)Inventor: SAIJO TAKAMITSU

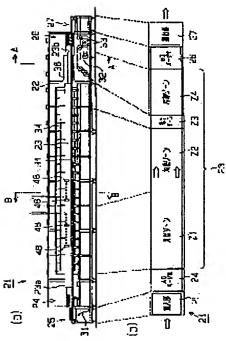
KURIBAYASHI KOJI

(54) CONTINUOUS DEGREASING FURNACE AND METHOD FOR MANUFACTURING POROUS SILICON CARBIDE SINTERED COMPACT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a continuous degreasing furnace which can prevent the degradation in quality and productivity occurring in the sag and adhesion of foreign matter.

SOLUTION: This continuous degreasing furnace 21 has a muffle 23, transporting means 31, 32 and 33, heating means 35, gas introducing means 41, gas discharging means 46, etc. The muffle 23 has an inlet section 23a and outlet section 33b at both ends. The transporting means 31, 32 and 33 transport silicon carbide moldings M1 from the inlet section 23a toward the outlet section 23b. The heating means 35 degreasably heat the silicon carbide moldings M1 moving in the muffle 23. The gas introducing means 41 introduces gas of a low oxygen concentration into the muffle 23. The gas discharging means 46 discharges the gas to the outside of the muffle 23 and is disposed in a high-temperature region Z2 of the muffle 23.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.04.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

1/1 ページ

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original
- precisely.

 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.in the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(a)]
[Claim 1] The muffle which has the inlet-port section and the outlet section to ends, and a conveyance means to convey a silicon carbide Plastic solid toward said outlet section from said inlet-port section. A heating means to heat said silicon carbide Plastic solid which moves in the inside of said muffle to the temperature which can be depressed. The continuation cleaning furnace which is a continuation cleaning furnace equipped with a gas installation means to introduce the gas of hypoxia concentration in said muffle, and a gas blowdown means to discharge said gas out of said muffle, and is characterized by forming said gas blowdown means in the elevated-temperature field in said muffle.

[Claim 2] The continuation cleaning furnace according to claim 1 characterized by setting [second] up the rate of flow of said gas which flows the heating zone in said muffle in 500mm /or more.

[Claim 3] Said gas blowdown means is a continuation cleaning furnace according to claim 1 or 2 characterized by being constituted including the ejector which discharges said gas compulsorily.

[Claim 4] Said ejector is a continuation cleaning furnace according to claim 3 characterized by having a heater.

having a heater.
[Claim 5] The manufacture approach of the porosity silicon-carbide sintered compact which is [Claim 5] The manufacture approach of the porosity silicon-carbide sintered compact which is the approach of manufacturing a porosity silicon carbide sintered compact by performing in order a desiccation process. The cleaning process in the continuation cleaning furnace maintained at the hypoxia concentration ambient atmosphere, and a baking process after fabricating a silicon carbide Plastic solid, and is characterized by to perform said cleaning, shausuting in the elevated-temperature field in the heating conveyance way of said continuation cleaning furnace. [Claim 6] The manufacture approach of the porosity silicon carbide sintered compact according to claim 5 characterized by setting [second] up the rate of flow of the gas which flows the heating zone in the heating conveyance way of said continuation cleaning furnace in 500mm for more, and performing said cleaning.

[Claim 7] For 0.25 or less and disruptive strength, an actual carbon ratio is [said porosity silicon carbide sintered compact] the manufacture approach of a porosity silicon carbide sintered compact claim 6 that it is characterized by being 40 or more MPas and being the honeycomb filter with which edge opening is closed by turns.

[Translation done.]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje?u=http%3A%2F%2Fwww4.ipdl.... 2006/09/06

* NOTICES *

JPO and SCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.h the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Field of the Invention] This invention relates to the manufacture approach of a continuation cleaning furnace and a porosity silicon carbide sintered compact.

[0002]

[0002]
[Description of the Prior Art] The number of an automobile is increasing by leaps and bounds, and the increment of it also with the rapid amount of the exhaust gas taken out by the internal combustion engine of an automobile in proportion to it is being enhanced. Since the various matter contained in the exhaust gas which especially a diesel power plant takes out becomes the cause which causes contamination, in current, it is having effect serious for a world environment. Moreover, the research result that the particle in exhaust gas (desel particulate) becomes the cause which sometimes causes reduction of an allergy failure or a sperm count is also reported by recently. That is, it is considered to be a urgent technical problem for human beings to take the cure which removes the particle in exhaust gas.

[0003] The exhaust gas purge of various varieties is proposed from before under such circumstances. A common exhaust gas purge or proposed from before under such circumstances. A common exhaust gas purge proposed from before under such

[0003] The exhaust gas purge of various varieties is proposed from before under such circumstances. A common exhaust gas purge prepares casing in the way of the exhaust pipe connected with the engine exhaust manifold, and has the structure which has arranged the filter which has a detailed hole in it. There is a ceramic besides a metal or an alloy as a formation ingredient of a filter. The honeycomb filter made from cordierite is known as an example of representation of the filter which consists of a ceramic. [0004] Here, the general method of manufacturing the honeycomb filter made from cordierite is introduced simply. First, a column-like honeycomb Plastic solid is formed by extruding a ceramic own material continuously though the metal model of an extradition occas machine. After cuttine a

[0004] Here, the general method of manufacturing the honeycomb filter made from cordiente is introduced simply. First, a column-files honeycomb Plastic solid is formed by extruding a ceramic raw material continuously through the metal mold of an extruding press machine. After cutting a honeycomb Plastic solid to predetermined die length, the cel of the cut honeycomb Plastic solid is obturated in the shape of a checker. Next, the solvent in a Plastic solid is mainly volatilized by drying the honeycomb Plastic solid which it obturated under an oxygen ambient atmosphere. Then, perts for organic [. such as a binder in a Plastic solid,] are mainly decomposed and removed by putting a honeycomb Plastic solid into the cleaning furnace of a hot blast circuit system, and degressing under an oxygen ambient atmosphere. In addition, cleaning leads to reduction of the actual carbon in a sintered compact. Thus, the degreased honeycomb Plastic solid is calcinated in a firing furnace. A desired honeycomb filter is completed the above result. [0005] By the way, recently, since there is an advantage, like the pressure loss which is high, and is chemically stable is small, the porosity silicon carbide sintered compact which is a kind of a non-oxide ceramic may be used as a filter formation ingredient. [of thermal resistance a mechanical strength and collection efficiency.] [0006] However, in manufacturing the honeycomb filter made from porosity silicon carbide, suitable cleaning conditions were hard to be referred to as still being found out, and had the fault that a limitation was in improvement in productivity, by batch processing like the actual condition. Then, the applicant for this patent newly hit on an idea of the continuation cleaning furnace 61 as shown roughly at drawing 8, and tried cleaning by this.

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/09/06

JP,2002-020174,A [DETAILED DESCRIPTION]

3/11 ページ

approach of the porosity silicon-carbide sintered compact characterized by to perform said cleaning carries out as the summary by performing in order a desiccation process, the cleaning process in the continuation cleaning furnace maintained at the hypoxia concentration ambient atmosphere, and a baking process, schausting in the elevated-temperature field in the heating conveyance way of said continuation cleaning furnace.

[0015] Invention according to claim 6 presupposed that the rate of flow of the gas which flows the heating zone in the heating conveyance way of said continuation cleaning furnace is set [second] up in 500mm /or more, and said cleaning is performed in claim 5.

[0016] In claim 6, as off invention according to claim 7, the actual carbon ratio presupposed that 0.2% or less and disruptive strength are 40 or more MPas, and edge opening is said porosity silicon carbide sintered compact the honeycomb filter currently closed by turns.

[0017] Hereafter, "an operation" of this invention is explained. Before it is cooled and dew condensation occurs from the temperature of the arrangement location of a gas blowdown means becoming high, a gas can be made to discharge out of a muffle according to trivention according to claim 1 to 4. Therefore, the problem of a lappet and adhesion of the foreign matter produced by dew condensation is solved, and lowering of the quality and productivity resulting from a lappet and adhesion of a foreign matter can be prevented.

[0018] According to invention according to claim 2, a gas stops being able to pile up within a muffle easily by having set [second] up the rate of flow of the gas which flows a heating field in 500mm /or more. Therefore, before being cooled by contact to a muffle and generating dew condensation, a gas can be made to discharge out of a muffle extrainly.

[0018] Since it is the configuration which discharges a gas compulsorily with an ejector, while being able to make the rate of flow quick comparatively easily.

[0019] Since it is the configurat

[0023]

[0023] [Embodiment of the Invention] Hereafter, the manufacture approach of the honeycomb filter made from a ceramic of 1 operation gestalt which materialized this invention is explained to a detail based on <u>drawing 1 - drawing 7</u>. [0024] First, the honeycomb filter 1 which has set in this operation gestalt and is manufactured is explained. Since this honeycomb filter 1 is what removes a diesel particulate, generally it is called a desel particulate filter (DPF). This honeycomb filter 1 is the square pole-like, and that dimension is set as 33mmx33mmx167mm (refer to <u>drawing 6</u>). [0025] These honeycomb filters 1 are products made from a porosity silicon carbide sintered compact which are kinds of a ceramic sintered compact. The reason for having adopted the silicon carbide sintered compact is that there is an advantage of especially excelling in a mechanical strength, thermal resistance, thermal conductivity, etc., as compared with other ceramics.

ceramics.

(0026) As shown in <u>drawing ?</u> , the honeycomb filter 1 is equipped with the honeycomb structure which consists of a cel of a large number prolonged in this direction. The reason for having adopted honeycomb structure is that there is an advantage that pressure loss is small even when the amount of uptake of a particle increases. Two or more breakthroughs 12 which make

means 63, the heating means that is not illustrated, the gas installation means 64, and the gas blowdown means 65 grade. The muffle 62 has the inlet-port section and the outlet section to ends. In drawing 8 (b), a left end is an inlet-port section side, and the right end is on the outlet section side. The inside of a muffle 62 is classified into the field of 11 for convenience along with the longitudinal direction. The conveyance means 63 conveys continuously silicon carbide Plastic solid 67 bid on the firsture 68 toward the outlet section from the inlet-port section. A heating means heats silicon carbide Plastic solid 67 which moves in the inside of a muffle 62 to the temperature which can be degressed. The gas installation means 64 introduces the gas of hypoxis concentration in a muffle 62. On the other hand, the gas blowdown means 65 established near the inlet-port section in the muffle 62 discharges the gas which occurred in said gas and furnace out of a muffle 62.

[C003]

[Problem(s) to be Solved by the Investigation of the section of the solved with the Investigation of the Inv

(Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in the case of the continuation cleaning furnace 61 of drawing 8, gas, such as a methanol generated at the time of cleaning, got cold, it was easy to produce dew condensation of tar etc. in the head-lining side of a muffle 62, and was easy to produce device concensuors of our ed. in the nescritude gate of a mind adapting to fact there was a problem of it having hung down on a conveyance path, having fallen and adapting to a fixture 86 or silicon carbide Plastic solid 87. Therefore, when cleaning and baking were carried out in the condition of this as, there was a possibility of having an obverse effect on the quality and productivity of a product (porosity silicon carbide sintered compact) which are acquired

and productivity of a product (porosity silicon carbide sintered compact) which are acquired eventually.

[0009] When said more concretely, the product became dirty and there was a problem that appearance worsened or the activity which removes athering tor was needed after a cleaning process etc. Moreover, when tar adhered to the end face of silicon carbide Plastic solid 67, there was also a problem of becoming easy to take the closure section.

[0010] This invention is made in view of the above-mentioned technical problem, and the object is in offering the manufacture approach of of the continuation cleaning furnace and porosity silicon carbide sintered compact which can prevent lowering of the quality and productivity resulting from a lappet and adhesion of a foreign matter. [0011]

resulting from a lappet and adhesion of a foreign matter.

[0011]

[Means for Solving the Problem] As a result of an invention—in—this—application person's repeating examination and research wholeheartedly in view of the above—mentioned technical problem, dow condensation and achesion of a foreign matter carried out the knowledge of being easy to generate near [in the muffle in which the gas blowdown means is arranged] the inlet—port section. Moreover, when the temperature of an exhaust air location was low, the invention—in—this—application person did the knowledge also of also becoming easy to generate dew condensation collectively, while noting that the temperature near [in a muffle] the inlet—port section was low. Then, based on this knowledge, an invention—in—this—application person develops it further, and came to hit on an idea of the following invention eventually.

[0012] In order to solve the above—mentioned technical problem, namely, in invention according to claim 1 The muffle which has the inlet—port section and the outlet section to ends, and a conveyance means to convey a silicon carbide Plastic solid toward said outlet section from said inlet—port section, and the section, are selectively as the section of the section in the section in the section is the section of the section of the section in the section of the section in the section of the s

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/09/06

JP.2002-020174,A [DETAILED DESCRIPTION]

4/11 ページ

the shape of a cross-section abbreviation square are regularly formed in the honeycomb filter 1 along the direction of an axis. Each breakthrough 12 is mutually divided with the thin cell wall 13. The oxidation catalyst which consists of platinum group metals (for example, Pt etc.), other metallic elements, its oxide, etc. is supported by the outside surface of a cell wall 13. Opening of each breakthrough 12 is closed in the shape of a checker with the closure object 14 (here poresity silicon carbide sintered compact) at the end-faces [one of]a [9] and 9b side. Therefore, if it sees as end-face 9 and the whole 9b, the shape of a checker is presented. Consequently, the cell of a large number which carried out the shape of a cross-section square is formed in the honeycomb filter 1. The consistency of a cell is set up before and after 200 pieces/inch, the thickness of a cell wall 13 is set up before and after 0.3mm, and the cell pitch is set up before and after 1.8mm. In upstream end-face 9a, opening of the thing of an abbreviation moiety is carried out among a large number cels, and opening of the thing of an abbreviation moiety is carried out among a large number cels, and opening of the remaining things is carried out in downstream end-face 9b.

[10027] As for the average pore diameter of a honeycomb filter 1, it is desirable that they are 1 micrometer – 50 micrometers and 5 more micrometers – 20 micrometers. The blinding of the honeycomb filter 1 according that an average pore diameter is less than 1 micrometer to deposition of a particle becomes remarkable. On the other hand, since it becomes impossible to carry out uptake of the fine particle when an average pore diameter exceeds 50 micrometers, filtration capacity will decline.

filtration capacity will decline

filtration capacity will decline. [0028] As for the porosity of a honeycomb filter 1, it is desirable that they are 30% - 70% and 40 more% - 80%. A honeycomb filter 1 becomes it precise that porosity is less than 30% too much, and there is a possibility that it may become impossible to circulate exhaust gas inside. On the other hand, when porosity exceeds 70%, there is a possibility that may become weak in reinforcement and the collection efficiency of a particle may fall into a honeycomb filter 1 since

other hand, when porosity exceeds 70%, there is a possibility that may become weak in reinforcement and the collection efficiency of a particle may fall into a honeycomb filter 1 since an opening increases too much.

[0029] As for the actual carbon ratio of a honeycomb filter 1, it is desirable that it is 0.2% or less. The reason is that the rate of an abundance ratio of the silicon carbide [be / an actual carbon ratio / 0.2% or less] in a sintered compact becomes large, and disruptive strength improves. Moreover, as for the disruptive strength of a honeycomb filter 1, it is desirable that they are 40 or more MPas. The reason is hard coming to generate destruction in a honeycomb filter 1, even if the pressure of exhaust gas and the oscillation at the time of transit join a honeycomb filter 1 as disruptive strength is 40 or more MPas.

[0030] Next, the procedure of manufacturing the above-mentioned honeycomb filter 1 is explained. First, the paste for closure used at the ceramic raw material shurry used at an extrusion-molding process and an end-face closure process is produced beforehand.

[0031] What blended dispersion-medium liquid, such as an organic binder and water, the predetermined daily dose every, and kneaded it to silicon carbide powder as a ceramic raw material shurry is used. What blended and kneaded in organic binder, hubricant, a plasticizer, and water to silicon carbide powder as a paste for closure is used.

[0032] As an organic binder, methyl cellulose, a carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, a polyethylene glycol, phenol resin, an epoxy resin, etc. are mentioned, for example, As for the loadings of an organic binder, methyl cellulose, such as others [water / above-mentioned], for example, an enthanol etc., and organic solvents, such as others [water / above-mentioned], for example, an enthanol etc., and organic solvents, such as others [water / above-mentioned], for example, a methanol etc., and organic solvents, such as others [water / above-mentioned], for example, a met

6/11 ページ

pessed through the forming cycle is filled up with the paste for specified quantity [every] closure, and the ends sides 9a and 9b are closed in the shape of a checker. Here, in order t

passed through the forming cycle is filled up with the paste for specified quantity [every] closure, and the ends sides 9s and 9b are closed in the shape of a checker. Here, in order to dry the paste for closure, you may dry again.

(0035) Next, the organic binder in silicon carbide Plastic solid M1 which passed through the desiccation process using the continuation cleaning furnace 21. In addition, the continuation cleaning furnace 21. In addition, the continuation cleaning furnace 21 and the cleaning approach using it are explained in full detail later.

(0036) Next, silicon carbide Plastic solid M1 which passed through the cleaning process is calcinated in the firing furnace maintained at inert gas ambient atmospheres, such as an argon. The desired honeycomb filter 1 is completed the above result. In this case, it is good to set burning temperature as 2000 degrees C - about 2200 degrees C, to set up firing time in 0.1 hours - 5 hours, and to set furnace internal pressure as ordinary pressure.

(0037) Then, the configuration of the continuation cleaning furnace 21 used in this operation gestalt is explained based on drawing 1 - drawing 5. As shown in drawing 1 (b) etc., the muffle 23 which is tubular on the oblong body frame 22 which constitutes this continuation cleaning furnace 21, and becomes it from hear-tresisting material is supported every width. The inlet-port purge room 24 is formed near inlet-port section 23s of this muffle 23. The carrying-in section 25 is formed in the left-hand side in a preceding paragraph side, i.e., drawing 1, rather than the inlet-port purge room 24. On the other hand, the outlet purge room 26 is formed near outlet section 23b of a muffle 23. The taking-out section 27 is formed in the right-hand side in a latter-part side, i.e., drawing 1, rather than the outlet purge room 26.

(0038) Inside the muffle 23, it is laid so that a part of conveyor bet 31 of the shape of the shape of endless and a mesh may be prolonged along with the longitudinal direction of a muffle 23. The co

[0041] As shown in drawing 4, the muffle 23 of this operation gestalt is presenting the flat cross-section configuration. Head-lining section 23c of a muffle 23 is formed in the shape of [with small curvature] radii. Since said radii are convexes toward the upper part, the part corresponding to right above [of the center line of a conveyor bet. 31] is the highest in head-lining section 23c. That is, the inner surface of head-lining section 23c is a nonaqueous flat

[0042] When a fixture G1 is placed on a conveyor belt 31, silicon carbide Plastic solid M1 is carried out every width on the fixture G1 in the vertical condition to a travelling direction

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/09/06

JP.2002-020174.A [DETAILED DESCRIPTION]

. 7/11 ページ

ejector 48. Therefore, when main-pipe section 48b is heated by such sheath heater 49, plugging ejector 48. Therefore, when main-pipe section 48b is heated by such sheath heater 49, plugging of an ejector 48 is prevented and lowering of blowdown capacity is prevented. [0051] 200 degrees C or more of things set as 250 degrees C or more of whenever [at said heater 49 / stoving temperature] are preferably good. It is because there is a possibility of tar 11 dewing and adhering to the internal surface of main-pipe section 48b when the temperature in main-pipe section 48b becomes lower than 200 degrees C. Moreover, in addition, it is good to supply the nozzle section 48b side, after forming the heater which is not illustrated on air installation tubing 48c and heating air at 300 degrees C - about 500 degrees C at the heater. In addition, in order to lessen the loss of heat, the heat insulator 50 is arranged in the perimeter of nation. A?

addition, in order to lessen the loss of heat, the heat instuator out is arranged in the perimeter of piping 47.

[0052] As shown in drawing 5 (b), the ejector 48 is formed in the 2nd, 3rd, 5th, and 6th fields in a muffle 23. In other words, an ejector 48 is further formed also in two soak zones 22 while it is formed in two temperature-up zones 21. That is, the ejector 48 is formed not only in the low-temperature field in a muffle 23 but in the elevated-temperature field.

[0053] Then, the cleaning approach at the time of using the above-mentioned continuation cleaning furnace 21 is described. In a cleaning process, it is good to be heated by 200 degrees C - 600 degrees C according to the class of binder which silicon carbide Plastics solid M1 needs to be heated by the temperature which a binder may decompose, and is used. When whenever [stowing temperature 1 at this time] is too low, it becomes impossible to disassemble a binder and to fully remove it. Therefore, it becomes impossible to reduce actual carbon and achievement of high-intensity-izing of a honeycomb filter 1 becomes difficult. On the contrary, if whenever [stowing temperature] is too high, the loss of heat energy will increase and cost nature will fall. Moreover, if temperature up tends to be carried out to an elevated temperature for a short time, it will lead to generating of a crack etc., and there is also a possibility of barring achievement of high-intensity-izing on the contrary. In consideration of the above situations, cleaning temperature is set as 450 degrees C **10 degrees C with this operation gestath.

consideration of the above situations, cleaning temperature is set as 450 degrees C ≠10 degrees C with this operation gestalt. (0054) had dedition, the flash point of the methanol which is the principal component of generating gas is 385 degrees C, and if methanol concentration exceeds 6 % of the weight which is an explosion limit lower limit under the environment exceeding this temperature, a possibility that a methanol may explode in a muffle 23 will produce it. For this reason, with this operation gestalt, the methanol concentration in a muffle 23 is managed so that it may become a considerable low value from an explosion limit lower limit. Specifically, it has managed so that methanol concentration may not exceed 1.5 % of the weight. (0055) Moreover, as for the programming rate in a cleaning process, it is desirable to set a part for /-, and a part for /and 5-degree-CL temperature fall [10 degree-C] rate as a part for part [for 8 degrees-C/-) and 13-degree-C/. As for the beaver rate of silicon cabide Plastic solid M1, it is desirable to be set as a part for part [for 45mm/-] and 50mm/. (0056) Especially the rate of flow of said gas which flows the heating zone in a muffle 23 is good to be set [second] up in 1000mm /or more a second 750 moremm /or more a second 500mm /or more. The reason is that a gas stops being able to pile up within a muffle 23 easily by carrying out the law of the rate-of-flow value greatly. Therefore, before being cooled by contact to a muffle 23 and dewing, a gas can be made to discharge out of a muffle 23 certainly. In addition, at the continuation cleaning furnace 21 of this operation gestalt, the rate of flow is set up by 5 digusting the blowdown capacity of an ejector 48. up by adjusting the blowdown capacity of an ejector 48.

[0057]
[Working Example(s) and Comparative Example(s)] (Production of an example 1) Wet blending of 51.5 % of the weight of alpha mold silicon carbide powder and the 22 % of the weight of the beta mold silicon carbide powder was carried out, and into the obtained mixture, 6.5% of the weight, an organic binder (methyl cellulose) and water were added by a unit of 20% of the weight, and were kneaded, respectively. Next, raw silicon carbide Plastic solid M1 which has honeycomb structure was acquired by carrying out extrusion molding of small quantity, in addition the thing kneaded further for a plasticiter and lubricant to said kneading object continuously.
[0058] Next, the moisture in silicon carbide Plastic solid M1 was evaporated by drying silicon

(longitudinal direction of a conveyor belt 31). At this time, the ends side of silicon carbide Plastic solid M1 will be in the condition of having turned to 23d of the side attachment walls of a muffle 23. In addition, since the rib is prepared in the installation side of a fixture G1, a fixed clearance is secured between the field it has turned [field] to the bottom in silicon carbide Plastic solid

est are southon, since the nois prepared in the installation side of a insture (i), a fixed clearance is secured between the field it has turned (field) to the bottom in silicon carbide Plastic solid MI, and said installation side.

(0043) The cooling zone Z4 in the back end side of a muffle 23 is set up so that the cross section may become small rather than the heating zone (namely, the temperature—up zone Z1, the soak zone Z2, and the annealing zone 23) in a muffle 23. In other words, the back end side is carrying out the construction of the muffle 23.

(0044) Specifically, the cross section at the time of the work-piece charge of the heating zone in a muffle 23 lass good 0.01m thing preferably set or less [0.09m] to two two or less. Moreover, the cross section at the time of work-piece un-supplying [of the heating zone in a muffle 23] has good 0.01m thing preferably set or less [0.09m] to two two or less. The reason is that it can make quick the rate of flow of the gas in a muffle 23 comparatively easily if the cross section of a heating zone is small.

(0045) The continuation cleaning furnace 21 of this operation gestalt is equipped with a gas installation means 41 to introduce the gas of hypoxis concentration in a muffle 23. The gas installation means 41 is constituted by the piping 42 connected to the gas supply source which is not illustrated, and the nozzle 43 prepared at the head of the piping 42. The nozzle 43 is arranged so that a right-and-left pair may be made in 23d of side attachment walls of both muffles 23. From these nozzles 43, the gas (speaking concretely, at this operation gestalt, being the gaseous mixture of air (air) and nitrogen (N2)) of hypoxis concentration is spouted towards a longitudinal direction. As roughly shown by drawing 4 (b), with this operation gestalt, the nozzle 43 is installed in the 1st – all the 11th field.

(0046) Here, the oxygen density in said gas is preferably good to be especially set up to 75 – 10% preferably 55 to 10% 18 to 20%. It is because in addition to ac

(10047) As for the inert gas which constitutes the gas of hypoxia concentration, it is desirable that it is mainly nitrogen. When nitrogen is used as inert gas, while control of an oxygen density becomes easy, it is because a compound which causes lowering on the strength becomes is hard

becomes easy, it is because a compound which causes lowering on the strength becomes is hard to be generated.
[0048] Moreover, the continuation cleaning furnace 21 of this operation gestalt is equipped with a gas blowdown means 46 to discharge the gas which occurred in said gas and furnace out of a muffle 23. The ejector 48 for discharging said gas compulsorily is formed in the edge of the piping 47 which constitutes the gas blowdown means 46. With this operation gestalt, the ejector 48 is formed in a location which is plurality and is different.
[0049] As shown in drawing 5 (a), the ejector 48 of this operation gestalt is equipped with nozzle-section 48a arranged in main-pipe section 48b connected to piping 47, and main-pipe section 48b, air installation tubing 48c which supplies the nozzle section 48a ejector air. The ejector air supplied through air installation tubing 48c is spouted from nozzle section 48a. Consequently, the flow of the air which goes to the upper part from the lower part of drawing 5 (a) is formed, and the gas by the side of a muffle 23 is structed by this flow. On the other hand, the gas which flowed into the piping 47 side from the ejector 48 is emitted to atmospheric air, after being decodrized with the deordorization equipment which is not tillustrated.
[0050] As shown in drawing 5 (b), as for an ejector 48, it is desirable to have the heater 49. In this drawing, in order to avoid certainly adhesion of the tar T1 in main-pipe section 48b, the sheath heater 49 is twisted around the perimeter of main-pipe section 48b which constitutes an

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi~bin/tran_web_cgi_ejje

2006/09/06

JP.2002-020174,A [DETAILED DESCRIPTION]

8/11 ページ

carbide Plastic solid M1 in the usual air (namely, under an oxygen ambient atmosphere). Here, after performing desiccation for 3 minutes at 100 degrees C using a microwave dryer first, specifically, desiccation for 20 minutes was performed at 110 degrees C using hot air drying equipment. Furthermore, after cutting dried silicon carbide Plastic solid M1, the breakthrough 12 of silicon carbide Plastic solid M1 was closed with the paste for closure which consists of silicon

of silicon carbide Plastic solid M1 was closed with the paste for closure which consists of silicon carbide.

[0059] Then, it degreased by throwing into the above-mentioned continuation cleaning furnace 21 silicon carbide Plastic solid M1 which passed through the end-face closure process. At this time, the temperature at the time of cleaning (temperature in the soak zone Z2) was set as 450 degrees C **10 degrees C, and the keeping time amount in the temperature region concerned was set up in about 70 minutes. Moreover, a programming rate and its duration were set up in part about 50 minutes for 0.5-degree-C/, and a temperature fall rate and its duration were set up in part about 29 minutes for 10.5-degree-C/. Moreover, while setting the bearer rate of silicon carbide Plastic solid M1 as a part for 55mm/, the rate of flow was set [second] up in 1068mm /. Moreover, the cross section at the time of the work-piece charge of the heating zone in a muffle 23 was set as 2 0.049m. And the cross section at the time of work-piece unsupplying was set as 2 0.049m. And the cross section at the time of work-piece unsupplying has completed and the compounding ratio of gaseous mixture suitably. Moreover, the exhaust air by the ejector 48 went in the location of both the temperature-up zone Z1 and the soak zone Z2.

[0060] After degressing on the above conditions, silicon carbide Plastic solid M1 was taken out from the continuation cleaning furnace Z1, and it was further set in the firing furnace. By this condition, baking of about 3 hours was performed at 2200 degrees C to the bottom of the argonatmosphere of ordinary pressure. Consequently, the honeycomb filter 1 of an example 1 was obstained.

cotained. (Production of examples 2–6 and the example of a comparison) in the examples 2–5, by adjusting the blowdown capacity of an ejector 48, the rate of flow of the gas which flows the heating zone of a muffle 23 was set [second] up a second a second a second, respectively in 840mm /, 625mm /, 510mm /, and 405mm /, and said clearing process was performed. And said base baking process was performed in ext. Consequently, the honeycomb filter 1 of examples 2, 3, 4,

baking process was performed next. Consequently, the honeycomb filter 1 of examples 2, 3, 4, and 5 was obtained, respectively.

[0061] Moreover, in the example 6, while setting [second] up the gaseous rate of flow in 1068mm /, as it exhausted only in the soak zone Z2 (namely, only in case of elevated-temperature field), said cleaning process was performed. And the honeycomb filter 1 of an example 6 was obtained by performing said same baking process next.

[0062] moreover — the example of a comparison — the gaseous rate of flow — 405mm/sect—and while setting up the oxygen density to 1%, as it exhausted only in the temperature-up zone Z1 (namely, only in case of low-temperature field), said cleaning process was performed. And the honeycomb filter 1 of the example of a comparison was obtained by performing said same baking process next. same baking process next.

same baking process next.

(The approach of an assessment trial, and result) Visual inspection by the naked eye of each silicon carbide Plastic solid M1 was conducted after the cleaning process. Consequently, about examples 1-6, adhesion of tar T1 was not accepted but generating of a crack was also accepted by neither. On the other hand, about the example of a comparison, adhesion of tar T1 was accepted and the activity which removes it after cleaning needed to be done.

[0063] Furthermore, when an actual carbon ratio (%) and disruptive strength (MPa) were conventionally measured by well-known technique after baking, it became a value as shown in

the following table 1.

[0064] [A table 1]

	在本語	神気性腫	(四四/岁)	ダールの付着	(米)	(MPa)
安島例1	10	21, 22	11068		0. 06	\$ 5. 5
海袋門 2	10	Z1. Z2	840		0. 05	56. 1
医原卵3	10	Z1. Z2	625	3	0. 02	55. 7
电压网 4	10	Z1, Z2	810		0. 08	5 6. 3
WAN B	10	Z1. Z2	405	_ t	0. 15	50. 1
美差門 6	10	1203	11068	2	0. 06	54. 9
2:12回	1 1	7103	405	-	1. 51	133. 1

Therefore, according to said example of this operation gestalt, the following effectiveness can be

[0065] (1) In performing shaping, desiccation, cleaning, and baking in order, and manufacturing a honeycomb filter 1, it is degreasing in said examples 1-5, exhausting also not only in the low-temperature field in the heating conveyance way of the continuation cleaning furnace 21 but in an elevated-temperature field. Moreover, it is degreasing in the example 6, exhausting in the elevated-temperature field in the heating conveyance way of the continuation cleaning furnace

21.
[0068] Therefore, the ejector 48 which constitutes the gas blowdown means 46 from said each example is formed also in the elevated-temperature field in a muffle 23. Therefore, before it is cooled and dew condensation occurs from the temperature of the arrangement location of an ejector 48 becoming high, a gas can be made to discharge out of a muffle 23. Therefore, the problem of a lappet and adhesion of the tar T1 produced by dew condensation is solved, and lowering of the quality and productivity resulting from it can be prevented.
[0067] That is, the quality in an appearance side improves so that a product may become dirty and appearance may not worsen by adhesion of tar T1. Moreover, the activity which removes adhering tar T1 becomes unnecessary, and lowering of productivity is prevented. And as a result of losing adhesion of the tar T1 to the end faces 9a and 9b of silicon carbide Plastic solid 67, omission of the closure object 14 are prevented beforehand and quality's in a side on the strength improve.

strength improve. 0.2% or less and disruptive strength are 40 or more MPas, and the actual carbon ratio of the burned product obtained according to each example is the honeycomb filter 1 with which edge opening was closed by turns. Therefore, pressure loss is suitable for the activity with which edge opening was closed by turns. Therefore, pressure loss is suitable for the activity with which but it serves

carbon ratio of the burned product obtained according to each example is the honeycomb hitter in with which edge opening was closed by turns. Therefore, pressure loss is suitable for the activity in an elevated temperature [it is small and], and filtration capacity is not only high, but it serves as the honeycomb filter I equipped with many very suitable engine performance in which destruction by thermal stress moreover cannot take place easily.

[0069] (2) said example 1 - since the rate of flow of the gas which flows a heating zone is set [second] up in 500mm for more, a gas stops easily being able to pile up within a muffle 23 in 4 and 6 Therefore, before being cooled by contact to a muffle 23 and generating dew condensation, a gas can be made to discharge out of a muffle 23 certainly.

[0070] (3) In said each example, the configuration which discharges a gas compulsorily with an ejector 48 is adopted. Therefore, while being able to make the rate of flow quick comparatively easily.

[0071] (4) In said each example, the gas which passes through that stops being able to get cold easily by heating an ejector 48 at a heater 49. Consequently, generating of dew condensation within an ejector 48 can be prevented and lowering of gas blowdown capacity can be prevented beforehand.

[0072] (5) In said each example, it is heating to the temperature to which an organic binder may disassemble [an oxygen density] silicon carbide Plastic solid M1 under 15 - 20% of ambient strongshere at the time of cleaning. Therefore, the burned product excellent in the cleaning article excellent in quality and reinforcement as a result quality, and reinforcement can be obtained, without being accompanied by the lowering and ignition of productivity at the time of cleaning.

cleaning. [0073] (6) In said each example, it is degressing using the continuation cleaning furnace 21. For this reason, compared with the case where it degreases at the furnace of a batch type, it excels

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/09/06

JP.2002-020174,A [DETAILED DESCRIPTION]

equipped with a gas installation means to introduce the gas of hypoxia concentration in said muffle, and a gas blowdown means to discharge said gas out of said muffle The continuation cleaning furnace characterized by setting [second] up the rate of flow of said gas which flows the heating zone in said muffle in 500mm /or more. Therefore, since according to invention given in this technical thought 1 it will be exhausted before a gas dews as a result of the rate-of-value's becoming large, worries, such as a lappet and adhesion of the foreign matter dewed

value's becoming large, worries, such as a lappet and adhesion of the foreign matter dewed and produced, decrease.

[0085] (2) The muffle which has the inlet-port section and the outlet section to ends, and a conveyance means to convey a silicon carbide Plastic solid toward said outlet section from said inlet-port section, A heating means to heat said silicon carbide Plastic solid which moves in the inside of said muffle to the temperature which can be degreased. The continuation cleaning furnace characterized by setting up the cross section of the heating zone in said muffle two or less [0, Im] in a continuation cleaning furnace equipped with a gas installation means to introduce the gas of hypoxia concentration in said muffle, and a gas blowdown means to discharge said gas out of said muffle. Therefore, since according to invention given in this technical thought 2 the rate of flow can be easily made quick as a result of the cross section of a heating zone becoming small, worries, such as a tappet and adhesion of the foreign matter dewed and produced, decrease. dewed and produced, decrease,

[0086] (3) In any one of claim 1 thru/or 4, and the technical thought 1 and 2, said gas installation

[0086] (3) In any one of claim 1 thru/or 4, and the technical thought 1 and 2, said gas installation means has spouted said gas from the longitudinal direction in said muffle. Therefore, according to invention given in this technical thought 3, a gas can be supplied certainly and efficiently, for example to the honeycomb structure object of every width.
[0087] (4) In claim 1 thru/or 4, the technical thought 1, or any one of the 3, the head-lining section of said muffle should be the inclined plane which inclined crosswise. Therefore, since according to invention given in this technical thought 4 that foreign matter will be transmitted in an inclined plane and will flow crosswise even if a foreign matter is generated by dew condensation, it is hard coming to hang down on a conveyance path.
[0088] (5) It is that the cross section of the outlet section of said muffle is small compared with the cross section of the center section of said muffle in claim 1 thru/or 4, the technical thought 1, or any one of the 4. Therefore, according to invention given in this technical thought 5, in addition to becoming easy to carry out temperature control, it becomes economical because the loss of heat decreases. loss of heat decreases.

[Effect of the Invention] As explained in full detail above, according to invention according to claim 1 to 4, the continuation cleaning furnace which can prevent lowering of the quality and productivity resulting from a lappet and adhesion of a foreign matter can be offered. (0090) According to invention according to claim 5 to 7, the manufacture approach of the porosity silicon carbide sintered compact which can prevent lowering of the quality and productivity resulting from a lappet and adhesion of a foreign matter can be offered.

[Translation done.]

in productivity primarily.

in productivity primarily.

(7) The gas installation means 41 has composition which spouts a gas from a longitudinal direction in a muffle 23. Therefore, said gas can flow smoothly the inside of each cel of silicon carbide Plastic solid M1 carried out every width along with the cel longitudinal direction. Therefore, a gas can be supplied certainly and efficiently to silicon carbide Plastic solid M1, and it can degrease to homogeneity without nonuniformity. This leads also to improvement in the

it can degresse to homogeneity without nonuniformity. This leads also to improvement in the custify in a side on the strength.

[0074] (8) Head-tining section 23c is the inclined plane which inclined crosswise. In other words, head-tining section 23c is a nonsqueous flat surface. Therefore, even if tar T1 is generated, tar T1 will be transmitted in an inclined plane, and will flow crosswise [of a muffle 23]. For this reason, it is hard coming to hang down tar T1 on a conveyance path, and it can prevent adhesion of tar T1 certainly.

of tar 11 certainty.

(0075) (9) The cross section of outlet section 23b of a muffle 23 is small compared with the cross section of the center section of the muffle 23. Therefore, it becomes easy to carry outemperature control in a muffle 23, in addition, as a result of heat's recess-coming to be hard.

temperature control in a muffle 23, in addition, as a result of heat's recess-coming to be hard from outlet section 23b, the loss of heat decreases and profitability improves.

[0076] In addition, the operation gestalt of this invention may be changed as follows.

— As for the ejector 48 which constitutes the gas blowdown means 48, it may be installed only in the soak zone 22 (namely, only in case of elevated-temperature field).

[0077] — Head-lining section 23c of a muffle 23 may be the simple inclined plane to which it is not limited in the shape of [like an operation gestalt] cross-section radii, for example, inclines crosswise. Moreover, head-lining section 23c may be made into the level surface.

[0078] — The constriction of the outlet section 23b of a muffle 23 does not have to be carried and if they hap the appropriate page and content experiences.

[0078] - The constriction of the outlet section 23b of a muffle 23 does not have to be carried out, and it may be the same cross section as a center section.

It may replace with the belt-type conveyor like an operation gestalt, for example, a roller-type conveyor may be adopted, things other than a conveyor style may be adopted further, and a conveyore means may be constituted.

[0079] - You may degresse by laying silicon carbide Plastic solid M1 on a conveyor belt 31 as it is, without using a firture G1.

- Things other than nitrogen, for example, an argon etc., can also be used as inert gas which can be set at the time of cleaning.

[0080] - The heater 49 of an ejector 48 may be omitted as long as it is unnecessary.

- Two or more muffles 23 may be arranged in the continuation cleaning furnace 21 at intraposition.

[0081] - The gas blowdown means 46 may not use an ejector 48. That is, the gas blow

means 46 may not discharge a gas compulsorily.

In the operation gestalt, it was realized as the manufacture approach of the honeycomb filter 1 for exhaust gas purges that the manufacture approach of the porosity silicon carbide sintered compact of this invention is attached by the diesel power plant.

[0082] Of course, shape is taken as the manufacture approach of the ceramic filter which is no a honeycomb-like, or can also be taken by the manufacture approach of the porosity silicon carbide sintered compact of this invention as the manufacture approach of things other than a

filter (for example, member for heat exchangers etc.).

[0083] - Said operation gestalt showed the example which degreases silicon carbide Plastic solid M1 using the continuation cleaning furnace 21 of this invention. However, this continuation cleaning furnace 21 can also be diverted to cleaning of the Plastic solid which consists of quality of a ceramic other than silicon carbide.

[0084] Next, the technical thought grasped according to the operation gestalt mentioned above is enumerated below with the effectiveness besides the technical thought indicated by the claim.

(1) The muffle which has the inlet-port section and the outlet section to ends, and a conveyance means to convey a silicon carbide Plastic solid toward said outlet section from said infetr-port section. A heating means to heat said silicon carbide Plastic solid which moves in the inside of said muffle to the temperature which can be degreased. In a continuation cleaning furnace

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/09/06

* NOTICES *

JPO and MCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original 1. This occurrence are considered to be translated.
2.**** shows the word which can not be translated.
3.in the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] For (s), (b) is the whole continuation cleaning furnace front view of 1 operation gestalt which materialized this invention, and drawing having shown the continuation cleaning furnace roughly.

[Drawing 2] The outline sectional view in the B-B line of drawing 1 (a).

[Drawing 3] The outline sectional view in the A-A line of drawing 1 (a).

[Drawing 4] It is a schematic diagram for explaining an exhaust air location [in / (a), and / in (b) / a muffle]. [the sectional view of the muffle of an operation gestalt].

[Drawing 5] (a) and (b) are the sectional view of the nozzle section of a gas blowdown means.

[Drawing 6] The perspective view of a honeycomb filter.

[Drawing 7] A honeycomb filter is a fracture sectional view a part.

[Drawing 8] For (a), the sectional view of the muffle which the invention—in—this—application person has proposed previously, and (b) are a schematic diagram for explaining the exhaust air location in a muffle.

[Description of Notations]

1 — The honeycomb filter as a porosity silicon carbide sintered compact, 21 — Continuation cleaning furnace, 23 [— Constitute a conveyance means.] — A muffle, 23a — The inlet-port section, 23b — The outlet section, 31 A conveyore bet, 32 — The motor, 33 which constitute a conveyance means. — The pulley which constitutes a conveyance means. 35 [— The ejector, 49 which constitute a gas blowdown means / — A heater, M1 / — A silicon carbide Plastic solid, 22 / — Soak zone as an elevated—temperature field.] — The heater as a heating means, 41 — A gas installation means, 48 — A gas blowdown means, 48

[Translation done.]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2006/09/06

CONTINUOUS DEGREASING FURNACE AND METHOD FOR MANUFACTURING POROUS SILICON CARBIDE SINTERED COMPACT

Publication number: JP2002020174 **Publication date:**

2002-01-23

Inventor:

SAIJO TAKAMITSU; KURIBAYASHI KOJI

Applicant:

IBIDEN COLTD

Classification:

- international:

C04B35/638; F27B5/10; F27B9/04; F27B9/10; C04B35/63; F27B5/00; F27B9/00; (IPC1-7):

C04B35/638; F27B5/10; F27B9/04; F27B9/10

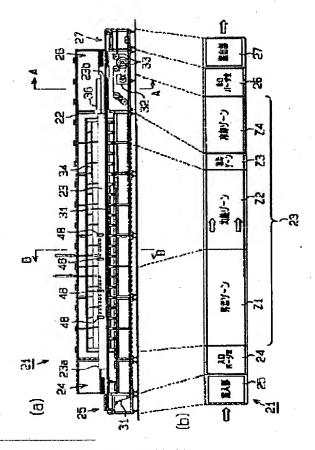
- european:

Application number: JP20000195871 20000629 Priority number(s): JP20000195871 20000629

Report a data error here

Abstract of JP2002020174

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a continuous degreasing furnace which can prevent the degradation in quality and productivity occurring in the sag and adhesion of foreign matter. SOLUTION: This continuous degreasing furnace 21 has a muffle 23, transporting means 31, 32 and 33, heating means 35, gas introducing means 41, gas discharging means 46, etc. The muffle 23 has an inlet section 23a and outlet section 33b at both ends. The transporting means 31, 32 and 33 transport silicon carbide moldings M1 from the inlet section 23a toward the outlet section 23b. The heating means 35 degreasably heat the silicon carbide moldings M1 moving in the muffle 23. The gas introducing means 41 introduces gas of a low oxygen concentration into the muffle 23. The gas discharging means 46 discharges the gas to the outside of the muffle 23 and is disposed in a hightemperature region Z2 of the muffle 23.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-20174 (P2002-20174A)

(43)公開日 平成14年1月23日(2002.1.23)

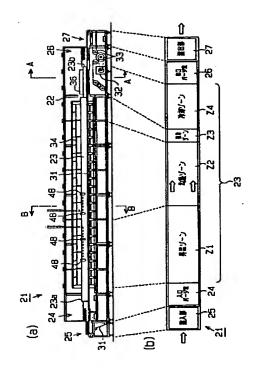
(51) Int.Cl.'		F I デーマコート*(参考	テーマコード(参考)		
C 0 4 B 35/638		F 2 7 B 5/10 4 K 0 5 0			
F 2 7 B 5/10		9/04 4 K 0 6 1	4 K 0 6 1		
9/04		9/10			
9/10		C 0 4 B 35/64 3 0 1			
		審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 11	頁)		
(21)出願番号	特顧2000-195871(P2000-195871)	(71)出願人 000000158			
		イビデン株式会社			
(22)出願日	平成12年6月29日(2000.6.29)	岐阜県大垣市神田町2丁目1番地			
	•	(72)発明者 西城 貴満			
		岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イ	ビデ		
		ン 株式会社大垣北工場内			
		(72)発明者 栗林 宏次			
			ビデ		
· ·		ン 株式会社大垣北工場内			
		(74)代理人 100068755			
		弁理士 恩田 博宜 (外1名)			
		Fターム(参考) 4K050 AA04 BA07 CC08 CC10 CD25			
		4K061 AAD1 AAO5 BAO9 DAD5 EAOO			
		FA13			

(54) 【発明の名称】 連続脱脂炉、多孔質炭化珪素焼結体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 異物の垂れ・付着に起因する品質や生産性の 低下を防止することができる連続脱脂炉を提供すること。

【解決手段】 この連続脱脂炉21は、マッフル23、搬送手段31,32,33、加熱手段35、気体導入手段41、気体排出手段46等を備える。マッフル23は両端に入口部23a及び出口部23bを有する。搬送手段31,32,33は、炭化珪素成形体M1を入口部23aから出口部23bに向かって搬送する。加熱手段35はマッフル23内を移動する炭化珪素成形体M1を脱脂可能温度に加熱する。気体導入手段41は、マッフル23内に低酸素濃度の気体を導入する。気体排出手段46はマッフル23における高温領域22に設けられる。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】両端に入口部及び出口部を有するマッフルと、炭化珪素成形体を前記入口部から前記出口部に向かって搬送する搬送手段と、前記マッフル内を移動する前記炭化珪素成形体を脱脂可能温度に加熱する加熱手段と、前記マッフル内に低酸素濃度の気体を導入する気体導入手段と、前記マッフル外へ前記気体を排出する気体排出手段とを備える連続脱脂炉であって、前記気体排出手段を前記マッフルにおける高温領域に設けたことを特徴とする連続脱脂炉。

【請求項2】前記マッフルにおける加熱ゾーンを流れる前記気体の流速を500mm/秒以上に設定したことを特徴とする請求項1に記載の連続脱脂炉。

【請求項3】前記気体排出手段は前記気体を強制的に排出するエジェクタを含んで構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の連続脱脂炉。

【請求項4】前記エジェクタはヒータを備えることを特徴とする請求項3に記載の連続脱脂炉。

【請求項5】炭化珪素成形体を成形した後、乾燥工程、低酸素濃度雰囲気に保たれた連続脱脂炉内での脱脂工程、焼成工程を順に行うことにより、多孔質炭化珪素焼結体を製造する方法であって、

前記連続脱脂炉の加熱搬送路における高温領域にて排気をしながら前記脱脂を行うことを特徴とする多孔質炭化 珪素焼結体の製造方法。

【請求項6】前記連続脱脂炉の加熱搬送路における加熱 ゾーンを流れる気体の流速を500mm/秒以上に設定 して前記脱脂を行うことを特徴とする請求項5に記載の 多孔質炭化珪素焼結体の製造方法。

【請求項7】前記多孔質炭化珪素焼結体は、残炭率が0.2%以下かつ破壊強度が40MPa以上であって、端部開口が交互に封止されているハニカムフィルタであることを特徴とする請求項6に記載の多孔質炭化珪素焼結体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、連続脱脂炉、多孔 質炭化珪素焼結体の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】自動車の台数は飛躍的に増加しており、それに比例して自動車の内燃機関から出される排気ガスの量も急激な増加の一途を辿っている。特にディーゼルエンジンの出す排気ガス中に含まれる種々の物質は、汚染を引き起こす原因となるため、現在では世界環境にとって深刻な影響を与えつつある。また、最近では排気ガス中の微粒子(ディーゼルバティキュレート)が、ときとしてアレルギー障害や精子数の減少を引き起こす原因となるとの研究結果も報告されている。つまり、排気ガス中の微粒子を除去する対策を講じることが、人類にとって急務の課題であると考えられている。

【0003】このような事情のもと、従来より、多様多種の排気ガス浄化装置が提案されている。一般的な排気ガス浄化装置は、エンジンの排気マニホールドに連結された排気管の途上にケーシングを設け、その中に微細な孔を有するフィルタを配置した構造を有している。フィルタの形成材料としては、金属や合金のほか、セラミックがある。セラミックからなるフィルタの代表例としては、コーディエライト製のハニカムフィルタが知られている。

【0004】ここで、コーディエライト製のハニカムフィルタを製造する一般的な方法を簡単に紹介する。まず、押出成形機の金型を介してセラミック原料を連続的に押し出すことにより、柱状のハニカム成形体を形成する。ハニカム成形体を所定長さに切断した後、切断されたハニカム成形体のセルを市松模様状に封口する。次に、封口されたハニカム成形体を酸素雰囲気下にて乾燥することにより、主として成形体中の溶剤を揮発させる。この後、ハニカム成形体を熱風循環式の脱脂炉に入れて酸素雰囲気下にて脱脂することにより、主として成形体中におけるパインダ等の有機分を分解・除去する。なお、脱脂は焼結体中における残炭量の低減につながる。このようにして脱脂されたハニカム成形体を焼成炉において焼成する。以上の結果、所望のハニカムフィルタが完成する。

【0005】ところで、最近では、耐熱性・機械的強度・捕集効率が高い、化学的に安定している、圧力損失が小さい等の利点があることから、非酸化物セラミックの一種である多孔質炭化珪素焼結体をフィルタ形成材料として用いる場合がある。

【0006】しかし、多孔質炭化珪素製のハニカムフィルタを製造するにあたって好適な脱脂条件はいまだ見出されているとは言い難く、現状のようなバッチ処理では生産性の向上に限界があるという欠点があった。そこで、本願出願人は、図8にて概略的に示されるような連続脱脂炉61を新たに想到し、これによる脱脂を試みた

【0007】図8(a)の連続焼成炉61は、マッフル62、搬送手段63、図示しない加熱手段、気体導入手段64、気体排出手段65等を備えている。マッフル62は、両端に入口部及び出口部を有している。図8

(b) においては、左端が入口部側であり、右端が出口部側になっている。マッフル62内は、長手方向に沿って便宜上、11の領域に区分されている。搬送手段63は、治具66上に載置された炭化珪素成形体67を入口部から出口部に向かって連続的に搬送する。加熱手段は、マッフル62内を移動する炭化珪素成形体67を脱脂可能温度に加熱する。気体導入手段64は、マッフル62内に低酸素濃度の気体を導入するようになっている。一方、マッフル62において入口部付近に設けられた気体排出手段65は、前記気体や炉内において発生し

10

たガスをマッフル62外へ排出するようになっている。 [0008]

【発明が解決しようとする課題】ところが、図8の連続 脱脂炉61の場合、脱脂時に発生したメタノール等のガ スが冷えてマッフル62の天井面にタール等の結露が生 じやすく、それが搬送経路上に垂れ落ちて治具66や炭 化珪素成形体67に付着するという問題があった。従っ て、このままの状態で脱脂、焼成が実施されると、最終 的に得られる製品(多孔質炭化珪素焼結体)の品質や生 産性に悪影響を及ぼすおそれがあった。

【0009】より具体的にいうと、製品が汚れて見栄え が悪くなったり、付着したタールを除去する作業が脱脂 工程後に必要になったりする等の問題があった。また、 タールが炭化珪素成形体67の端面に付着した場合、封 止部が取れやすくなるという問題もあった。

【0010】本発明は上記の課題に鑑みてなされたもの であり、その目的は、異物の垂れ・付着に起因する品質 や生産性の低下を防止することができる連続脱脂炉、多 孔質炭化珪素焼結体の製造方法を提供することにある。 [0011]

【課題を解決するための手段】上記課題に鑑みて本願発 明者が鋭意調査・研究を重ねた結果、異物の結露・付着 は、気体排出手段が配設されているマッフルにおける入 □部付近にて発生しやすいことを知見した。また、本願 発明者は、マッフルにおける入口部付近の温度が低いと とに着目するとともに、排気位置の温度が低いときに結 露が発生しやすくなることも併せて知見した。そこで、 本願発明者は、かかる知見に基づき、さらにそれを発展 させ、最終的に下記の発明を想到するに至ったのであ

【0012】即ち、上記の課題を解決するために、請求 項1に記載の発明では、両端に入口部及び出口部を有す るマッフルと、炭化珪素成形体を前記入口部から前記出 □部に向かって搬送する搬送手段と、前記マッフル内を 移動する前記炭化珪素成形体を脱脂可能温度に加熱する 加熱手段と、前記マッフル内に低酸素濃度の気体を導入 する気体導入手段と、前記マッフル外へ前記気体を排出 する気体排出手段とを備える連続脱脂炉であって、前記 気体排出手段を前記マッフルにおける高温領域に設けた ことを特徴とする連続脱脂炉をその要旨とする。

【0013】請求項2に記載の発明では、請求項1にお いて、前記マッフルにおける加熱ゾーンを流れる前記気 体の流速を500mm/秒以上に設定するとした。請求 項3に記載の発明は、請求項1または2において、前記 気体排出手段は前記気体を強制的に排出するエジェクタ を含んで構成されているとした。

【0014】請求項4に記載の発明は、請求項3におい て、前記エジェクタはヒータを備えるとした。請求項5 に記載の発明では、炭化珪素成形体を成形した後、乾燥 工程、低酸素濃度雰囲気に保たれた連続脱脂炉内での脱 50 脂工程、焼成工程を順に行うことにより、多孔質炭化珪 素焼結体を製造する方法であって、前記連続脱脂炉の加 熱搬送路における高温領域にて排気をしながら前記脱脂 を行うことを特徴とする多孔質炭化珪素焼結体の製造方 法をその要旨とする。

【0015】請求項6に記載の発明は、請求項5におい て、前記連続脱脂炉の加熱搬送路における加熱ゾーンを 流れる気体の流速を500mm/秒以上に設定して前記 脱脂を行うとした。

【0016】請求項7に記載の発明は、請求項6におい て、前記多孔質炭化珪素焼結体は、残炭率が0.2%以 下かつ破壊強度が40MPa以上であって、端部開口が 交互に封止されているハニカムフィルタであるとした。 【0017】以下、本発明の「作用」について説明す る。請求項1~4に記載の発明によると、気体排出手段 の配設位置の温度が高くなることから、冷却されて結露 が発生する前に、気体をマッフル外に排出させることが できる。従って、結露によって生じた異物の垂れ・付着 という問題が解消され、異物の垂れ・付着に起因する品 質や生産性の低下を防止することができる。 20

【0018】請求項2に記載の発明によると、加熱領域 を流れる気体の流速を500mm/秒以上に設定したこ とにより、気体がマッフル内にて滞留しにくくなる。従 って、マッフルとの接触により冷やされて結露を発生さ せてしまう前に、気体を確実にマッフル外に排出させる ことができる。

【0019】請求項3に記載の発明によると、エジェク タによって気体を強制的に排出する構成であることか ら、流速を比較的簡単に速くすることができるととも に、流速の制御を比較的簡単に行うことができる。

【0020】請求項4に記載の発明によると、ヒータに よってエジェクタが加熱されることにより、そこを通過 する気体が冷えにくくなる結果、エジェクタ内での結露 の発生がより確実に防止される。従って、エジェクタの 詰まりが防止され、気体排出能力の低下を未然に防止す ることができる。

【0021】請求項5~7に記載の発明によると、排気 位置の温度が高くなることから、冷却されて結露が発生 する前に、気体をマッフル外に排出させることができ る。従って、結露によって生じた異物の垂れ・付着とい

う問題が解消され、異物の垂れ・付着に起因する品質や 生産性の低下を防止することができる。

【0022】請求項6に記載の発明によると、加熱ゾー ンを流れる気体の流速を500mm/秒以上に設定した ことにより、気体がマッフル内にて滞留しにくくなる。 従って、マッフルとの接触により冷やされて結露する前 に、気体を確実にマッフル外に排出させることができ

[00.23]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施

形態のセラミック製ハニカムフィルタの製造方法を図 1 ~図7 に基づき詳細に説明する。

【0024】まず、本実施形態においてて製造されるハニカムフィルタ1について説明する。このハニカムフィルタ1は、ディーゼルパティキュレートを除去するものであるため、一般にディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF)と呼ばれる。このハニカムフィルタ1は四角柱状であって、その外形寸法は33mm×33mm×167mmに設定されている(図6参照)。

【0025】 これらのハニカムフィルタ1は、セラミッ 10 ク焼結体の一種である多孔質炭化珪素焼結体製である。 炭化珪素焼結体を採用した理由は、他のセラミックに比較して、とりわけ機械的強度、耐熱性及び熱伝導性等に優れるという利点があるからである。

【0026】図7に示されるように、ハニカムフィルタ 1は同方向に延びる多数のセルからなるハニカム構造を 備えている。ハニカム構造を採用した理由は、微粒子の 捕集量が増加したときでも圧力損失が小さいという利点 があるからである。ハニカムフィルタ1には、断面略正 方形状をなす複数の貫通孔12がその軸線方向に沿って 20 規則的に形成されている。各貫通孔12は薄いセル壁1 3によって互いに仕切られている。セル壁13の外表面 には、白金族元素(例えばPt等)やその他の金属元素 及びその酸化物等からなる酸化触媒が担持されている。 各貫通孔12の開口部は、いずれか一方の端面9a,9 bの側において封止体14 (ことでは多孔質炭化珪素焼 結体) により市松模様状に封止されている。従って、端 面9a,9b全体としてみると市松模様状を呈してい る。その結果、ハニカムフィルタ1には、断面四角形状 をした多数のセルが形成されている。セルの密度は20 0個/インチ前後に設定され、セル壁13の厚さは0. 3mm前後に設定され、セルピッチは1.8mm前後に設定 されている。多数あるセルのうち、約半数のものは上流 側端面9aにおいて開口し、残りのものは下流側端面9 bにおいて開口している。

【0027】ハニカムフィルタ1の平均気孔径は 1μ m $\sim 50\mu$ m、さらには 5μ m $\sim 20\mu$ mであることが好ましい。平均気孔径が 1μ m未満であると、微粒子の堆積によるハニカムフィルタ1の目詰まりが著しくなる。一方、平均気孔径が 50μ mを越えると、細かい微粒子を捕集することができなくなるため、濾過能力が低下してしまう。

【0028】ハニカムフィルタ1の気孔率は30%~70%、さらには40%~60%であることが好ましい。気孔率が30%未満であると、ハニカムフィルタ1が緻密になりすぎてしまい、内部に排気ガスを流通させることができなくなるおそれがある。一方、気孔率が70%を越えると、ハニカムフィルタ1中に空隙が多くなりすぎてしまうため、強度的に弱くなりかつ微粒子の捕集効率が低下してしまうおそれがある。

【0029】ハニカムフィルタ1の残炭率は0.2%以下であることが好ましい。 その理由は、残炭率が0.2%以下であると、焼結体中における炭化珪素の存在比率が大きくなり、破壊強度が向上するからである。また、ハニカムフィルタ1の破壊強度は40MPa以上であるととが好ましい。その理由は、破壊強度が40MPa以上であると、排気ガスの圧力や走行時の振動がハニカムフィルタ1に破壊が生じにくくなるからである。

【0030】次に、上記のハニカムフィルタ1を製造する手順を説明する。まず、押出成形工程で使用するセラミック原料スラリー、端面封止工程で使用する封止用ペーストをあらかじめ作製しておく。

【0031】セラミック原料スラリーとしては、炭化珪素粉末に有機パインダ及び水等の分散媒液を所定分量ずつ配合し、かつ混練したものを用いる。封止用ペーストとしては、炭化珪素粉末に有機パインダ、潤滑剤、可塑剤及び水を配合し、かつ混練したものを用いる。

【0032】有機バインダとしては、例えばメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ボリエチレングリコール、フェノール樹脂、エボキシ樹脂等が挙げられる。有機バインダの配合量は、通常、炭化珪素粉末100重量部に対して、1重量部~10重量部程度であるととがよい。

【0033】分散媒液としては、上記した水の他、例えばメタノール等のアルコール類や、ベンゼン等の有機溶媒を用いることができる。次に、前記セラミック原料スラリーを押出成形機に投入し、かつ金型を介してそれを連続的に押し出す。そして、押出成形されてくる炭化珪素成形体M1を、マイクロ波乾燥機や熱風乾燥機を用いて酸素雰囲気下で乾燥する。これにより、主として炭化珪素成形体M1中の分散媒液を揮発させる。この場合、乾燥温度を100℃~200℃に設定することがよい。その後、乾燥工程を経た炭化珪素成形体M1を等しい長さに切断し、ハニカム構造を有する四角柱状の炭化珪素成形体M1を得る。

【0034】さらに、成形工程を経た炭化珪素成形体M 1の各セルの片側開口に所定量ずつ封止用ペーストを充填し、両端面9a、9bを市松模様状に封止する。ここで、封止用ペーストを乾燥させるために再度乾燥を行ってもよい。

【0035】次に、乾燥工程を経た炭化珪素成形体M1を連続脱脂炉21を用いて脱脂することにより、主として炭化珪素成形体M1中における有機バインダを分解・除去する。なお、連続脱脂炉21及びそれを用いた脱脂方法については後で詳述する。

【0036】次に、脱脂工程を経た炭化珪素成形体M1を、アルゴン等の不活性ガス雰囲気に保たれた焼成炉において焼成する。以上の結果、所望のハニカムフィルタ501が完成するようになっている。この場合、焼成温度を

2000°C~2200°C程度に設定し、焼成時間を0.1時間~5時間に設定し、炉内圧力を常圧に設定するととがよい。

【0037】続いて、本実施形態において使用される連続脱脂炉21の構成を図1~図5に基づいて説明する。図1(b)に等に示されるように、この連続脱脂炉21を構成する横長の本体フレーム22には、管状であって耐熱材料からなるマッフル23が横置きに支持されている。このマッフル23の入口部23a付近には入口バージ室24が設けられている。入口バージ室24よりも前り段側、即ち図1における左側には、搬入部25が設けられている。一方、マッフル23の出口部23b付近には出口バージ室26が設けられている。出口バージ室26よりも後段側、即ち図1における右側には、搬出部27が設けられている。

【0038】マッフル23の内部には、無端状かつメッ シュ状のコンベアベルト31の一部がマッフル23の長 手方向に沿って延びるように敷設されている。マッフル 23の後端側下方には、モータ32及び複数のプーリ3 3からなるコンベア駆動部が配設されている。コンベア ベルト31は各プーリ33に巻装されている。モータ3 2を駆動すると、コンベアベルト31は入口部23aか ら出口部23bに向かって、即ち図1の左側から右側に 向かって移動するようになっている。 コンベアベルト3 1は搬入部25及び搬出部27において露出した状態と なっている。従って、搬入部25 においてコンベアベル ト31上にワークW1 (炭化珪素成形体M1及び治具G 1)を水平に載置することができる。また、搬出部27 においてコンベアベルト31上からワーク₩1を除くこ とができる。本実施形態では、コンベアベルト31、モ 30 ータ32及びプーリ33により、炭化珪素成形体M1を 入口部23aから出口部23bに向かって搬送する搬送 手段が構成されている。

【0039】マッフル23において後端部を除く箇所は、四角筒状の断熱材34によって包囲されている。断熱材34の内部には加熱手段としてのヒータ35が設置されている。前記ヒータ35は、マッフル23内を移動する炭化珪素成形体M1を脱脂可能温度に加熱するためのものである。マッフル23の後端部には、冷却手段としての冷却ジャケット36が配設されている。冷却ジャケット36は、加熱されたワークを常温まで冷却するためのものである。

【0040】図1(b)に示されるように、マッフル23において断熱材34により包囲されている部分は、便宜上、11の領域に等分されている。とこでは、同図の左側から順に、第1、第2、第3…第11の領域とする。本実施形態では、第1~第4の領域が昇温ゾーンZ1、第5~第10の領域が均熱ゾーンZ2、第11の領域が徐冷ゾーンZ3に割り当てられている。なお、図1(b)においては、冷却ジャケット36がある箇所は冷

却ゾーン24として示されている。

【0041】図4に示されるように、本実施形態のマッフル23は偏平な断面形状を呈している。マッフル23の天井部23cは曲率の小さな円弧状に形成されている。前記円弧は上方に向かって凸になっているため、コンベアベルト31の中心線の直上に対応する部分が天井部23cにおいて最も高くなっている。つまり、天井部23cの内面は非水平面となっている。

【0042】コンベアベルト31上に治具G1を置いた場合、炭化珪素成形体M1は進行方向(コンベアベルト31の長手方向)に対して垂直な状態でその治具G1上に横置きされる。このとき、炭化珪素成形体M1の両端面はマッフル23の側壁23dのほうを向いた状態となる。なお、治具G1の載置面にはリブが設けられているため、炭化珪素成形体M1において下側を向いている面と前記載置面との間には、一定の隙間が確保される。

【0043】マッフル23の後端側にある冷却ゾーン24は、マッフル23における加熱ゾーン(即ち昇温ゾーン21、均熱ゾーン22及び徐冷ゾーン23)よりも断面積が小さくなるように設定されている。言い換えると、マッフル23は後端側が狭窄している。

【0044】具体的には、マッフル23における加熱ゾーンのワーク投入時の断面積は、0.1 m²以下、好ましくは0.09 m²以下に設定されることがよい。また、マッフル23における加熱ゾーンのワーク非投入時の断面積は、0.07 m²以下、好ましくは0.05 m²以下に設定されることがよい。その理由は、加熱ゾーンの断面積が小さいと、マッフル23内における気体の流速を比較的容易に速くすることができるからである。

【0045】本実施形態の連続脱脂炉21は、マッフル23内に低酸素濃度の気体を導入する気体導入手段41を備えている。気体導入手段41は、図示しない気体供給源に接続された配管42と、その配管42の先端に設けられたノズル43とによって構成されている。ノズル43はマッフル23の両方の側壁23dにおいて左右対をなすように配置されている。これらのノズル43からは、低酸素濃度の気体(具体的にいうと本実施形態ではエア(空気)と窒素(N₁)との混合気)が横方向に向けて噴出されるようになっている。図4(b)にて概略的に示されるように、本実施形態ではノズル43が第1~第11の領域の全てにおいて設置されている。

【0046】CCで、前記気体における酸素濃度は1%~20%、好ましくは5%~10%、特に好ましくは7%~10%に設定されていることがよい。酸素濃度が1%よりも低いと、バインダの分解反応が進みにくくなる結果、残炭量が多くなって強度低下を来すことに加え、バインダを十分に分解させるためには長い時間が必要となり生産性が低下するからである。逆に、酸素濃度が20%よりも高いと、バインダを十分に分解するという観50点からは好都合である反面、引火性のガスが多量に発生

する結果、ガスが引火しやすくなるからである。また、 炭化珪素成形体M1中の炭化珪素が酸化することによ り、炭化珪素以外の化合物が生じる結果、強度低下を来 してしまうおそれがあるからである。

【0047】低酸素濃度の気体を構成している不活性気 体は、主として窒素であることが好ましい。不活性気体 として窒素を用いた場合、酸素濃度のコントロールが容 易になるとともに、強度低下の原因となるような化合物 が生成されにくくなるからである。

【0048】また、本実施形態の連続脱脂炉21は、前 10 記気体や炉内において発生したガスをマッフル23外へ 排出する気体排出手段46を備えている。気体排出手段 46を構成する配管47の端部には、前記気体を強制的 に排出するためのエジェクタ48が設けられている。本 実施形態では、エジェクタ48は複数個であって異なる 位置に設けられている。

【0049】図5(a)に示されるように、本実施形態 のエジェクタ48は、配管47に接続される主管部48 b、主管部48b内に配置されたノズル部48a、その ノズル部48aエジェクタエアを供給するエア導入管4 8 c 等を備えている。エア導入管48 c を経て供給され てくるエジェクタエアは、ノズル部48aから噴出され る。その結果、図5 (a) の下方から上方に向かうエア の流れが形成され、この流れによってマッフル23側の 気体が吸引されるようになっている。一方、エジェクタ 48から配管47側に流入した気体は、図示しない脱臭 装置にて脱臭された後、大気に放出される。

【0050】図5(b)に示されるように、エジェクタ 48はヒータ49を備えていることが好ましい。この図 においては、主管部48bにおけるタールT1の付着を 30 確実に回避するため、エジェクタ48を構成する主管部 48bの周囲にシーズヒータ49が巻き付けられてい る。従って、このようなシーズヒータ49により主管部 48 bが加熱されることにより、エジェクタ48の詰ま りが未然に防がれ、排出能力の低下が防止される。

【0051】前記ヒータ49による加熱温度は、200 ℃以上、好ましくは250℃以上に設定されることがよ い。主管部48 b内の温度が200℃よりも低くなる と、タールT1が結露して主管部48bの内壁面に付着 するおそれがあるからである。また、エア導入管48c 上に図示しないヒータを設け、そのヒータによりエアを 300℃~500℃程度に加熱したうえでノズル部48 a側に供給することがなおよい。加えて、配管47の周 囲には熱のロスを少なくするために断熱材50が配設さ れている。

【0052】図5(b)に示されるように、エジェクタ 48は、マッフル23における第2、第3、第5及び第 6の領域に設けられている。言い換えると、エジェクタ 48は昇温ゾーン21に2個設けられるとともに、さら に均熱ゾーン Z 2 にも 2 個設けられている。即ち、エジ 50

ェクタ48はマッフル23における低温領域のみなら ず、髙温領域にも設けられている。

10

【0053】続いて、上記の連続脱脂炉21を用いた場 合の脱脂方法について述べる。脱脂工程において、炭化 珪素成形体M1はバインダが分解しうる温度に加熱され る必要があり、使用しているバインダの種類に応じて2 00℃~600℃に加熱されることがよい。このときの 加熱温度が低すぎると、生産性が低下するばかりでな く、パインダを十分に分解・除去することができなくな る。よって、残炭量を低減することができなくなり、ハ ニカムフィルタ1の高強度化の達成が困難になる。逆 に、加熱温度が高すぎると、熱エネルギーのロスが増 え、コスト性が低下する。また、高温に短時間で昇温さ せようとするとクラック等の発生につながり、かえって 高強度化の達成を妨げてしまうおそれもある。以上のよ うな事情を考慮して、本実施形態では脱脂温度が450 *C±10 ℃に設定されている。

【0054】なお、発生ガスの主成分であるメタノール の引火点は385℃であり、この温度を超える環境下で メタノール濃度が爆発限界下限値である6重量%を超え ると、マッフル23内においてメタノールが爆発するお それが生じてくる。とのため、本実施形態では、爆発限 界下限値よりも相当低い値となるように、マッフル23 内のメタノール濃度を管理している。具体的には、メタ ノール濃度が1.5重量%を超えないように管理してい

【0055】また、脱脂工程における昇温速度は5℃/ 分~10℃/分、降温速度は8℃/分~13℃/分に設 定されることが望ましい。炭化珪素成形体M1の搬送速 度は45mm/分~60mm/分に設定されることが望 ましい。

【0056】マッフル23における加熱ゾーンを流れる 前記気体の流速は、500mm/秒以上、さらには75 0mm/秒以上、特には1000mm/秒以上に設定さ れることがよい。その理由は、流速値を大きく定するこ とにより、気体がマッフル23内にて滞留しにくくなる からである。従って、マッフル23との接触により冷や されて結露する前に、気体を確実にマッフル23外に排 出させることができる。なお、本実施形態の連続脱脂炉 21では、エジェクタ48の排出能力を調整することに より、流速の設定を行っている。

[0057]

【実施例及び比較例】 (実施例1の作製) α型炭化珪素 粉末51.5重量%とβ型炭化珪素粉末22重量%とを 湿式混合し、得られた混合物に有機パインダ(メチルセ ルロース)と水とをそれぞれ6.5重量%、20重量% ずつ加えて混練した。次に、前記混練物に可塑剤と潤滑 剤とを少量加えてさらに混練したものを連続的に押出成 形することにより、ハニカム構造を有する生の炭化珪素 成形体Mlを得た。

【0058】次に、通常の空気中(即ち酸素雰囲気下) において、炭化珪素成形体M 1 を乾燥させることによ り、炭化珪素成形体M1中の水分を蒸発させた。ここで は具体的には、まずマイクロ波乾燥機を用いて100℃ で3分の乾燥を行った後、熱風乾燥機を用いて110℃ で20分の乾燥を行った。さらに、乾燥された炭化珪素 成形体M1を切断した後、炭化珪素成形体M1の貫通孔 12を炭化珪素からなる封止用ペーストによって封止し

【0059】続いて、端面封止工程を経た炭化珪素成形 10 体M1を上記の連続脱脂炉21に投入して脱脂を行っ た。このとき、脱脂時における温度(均熱ゾーンZ2で の温度) を450℃±10℃に設定し、当該温度域での キープ時間を約70分に設定した。また、昇温速度及び その所要時間を9.5℃/分、約50分に設定し、降温 速度及びその所要時間を10.5℃/分、約29分に設 定した。また、炭化珪素成形体M1の搬送速度を55m m/分に設定するとともに、流速を1068mm/秒に 設定した。また、マッフル23における加熱ゾーンのワ ーク投入時の断面積を0.09m²に設定し、ワーク非 投入時の断面積を0.049m'に設定した。そして、 混合気の配合比を適宜変更することにより、マッフル2 3内の酸素濃度を2%に設定した。また、エジェクタ4 8による排気は、昇温ゾーン21及び均熱ゾーン22の 両方の位置において行った。

【0060】以上のような条件にて脱脂を行った後、連 続脱脂炉21から炭化珪素成形体M1を取り出し、さら にそれを焼成炉内にセットした。この状態で、常圧のア ルゴン雰囲気下において2200℃で約3時間の焼成を 行った。その結果、実施例1のハニカムフィルタ1を得 30

* (実施例2~6及び比較例の作製)実施例2~5では、 エジェクタ48の排出能力を調整することにより、マッ フル23の加熱ゾーンを流れる気体の流速を840mm /秒、625mm/秒、510mm/秒、405mm/ 秒にそれぞれ設定して前記脱脂工程を行った。そして、 との後に前記同様の焼成工程を行った。その結果、実施 例2.3.4.5のハニカムフィルタ1をそれぞれ得

【0061】また、実施例6では、気体の流速を106 8mm/秒に設定するとともに、均熱ゾーン22のみ (即ち高温領域のみ) にて排気を行うようにして前記脱 脂工程を行った。そして、この後に前記同様の焼成工程 を行うことにより、実施例6のハニカムフィルタ1を得

【0062】また、比較例では、気体の流速を405m m/秒にかつ酸素濃度を1%に設定するとともに、昇温 ゾーンZ1のみ(即ち低温領域のみ)にて排気を行うよ うにして前記脱脂工程を行った。そして、この後に前記 同様の焼成工程を行うことにより、比較例のハニカムフ ィルタ1を得た。

(評価試験の方法及び結果) 脱脂工程後に各炭化珪素成 形体M1の肉眼による外観検査を行った。その結果、実 施例1~6については、いずれもタールT1の付着は認 められず、クラックの発生も認められなかった。一方、 比較例については、タールT1の付着が認められ、脱脂 後にそれを除去する作業を行う必要があった。

【0063】さらに、焼成後において従来公知の手法に より残炭率(%)及び破壊強度(MPa)を測定したと とろ、下記の表1に示すとおりの値となった。

[0064]

【表1】

	觟素濃	排気位置	流達	タール	残炭率	破壞強度
	度(%)		(mm/19)	の付着	(%)	(MPa)
实施例1	10	Z1. Z2	1068	無	0.06	55.9
実施例2	10	Z1, Z2	840	無	0.05	56.1
実施例3	10	Z1, Z2	625	無	0.02	55.7
実施例4	10	Z1, Z2	510	無	0.08	56.3
実施例5	10	Z1. Z2	405	無	0.15	50.1
実施例6	10	22のみ	1068	無	0.06	54.9
比較例	1	Z1のみ	405	有	1.51	33.1

従って、本実施形態の前記実施例によれば以下のような 40 効果を得ることができる。

【0065】(1)前記実施例1~5では、成形、乾 燥、脱脂、焼成を順に行ってハニカムフィルタ1を製造 するにあたり、連続脱脂炉21の加熱搬送路における低 温領域のみならず高温領域においても排気をしながら脱 脂を行っている。また、実施例6では、連続脱脂炉21 の加熱搬送路における高温領域において排気をしながら 脱脂を行っている。

【0066】そのため、前記各実施例では気体排出手段 46を構成するエジェクタ48をマッフル23における 50 炭化珪素成形体67の端面9a,9bへのタールT1の

高温領域にも設けている。従って、エジェクタ48の配 設位置の温度が高くなることから、冷却されて結露が発 生する前に、気体をマッフル23外に排出させることが できる。従って、結露によって生じたタールTlの垂れ ・付着という問題が解消され、それに起因する品質や生 産性の低下を防止することができる。

【0067】即ち、タールT1の付着によって製品が汚 れて見栄えが悪くなるようなことがなく、外観面での品 質が向上する。また、付着したタールT1を除去する作 業が不要になり、生産性の低下が防止される。しかも、

13 付着がなくなる結果、封止体 1 4 の脱落が未然に防止され、強度面での品質も向上する。

【0068】なお、各実施例によって得られる焼成品は、残炭率が0.2%以下かつ破壊強度が40MPa以上であって端部開口が交互に封止されたハニカムフィルタ1である。従って、圧力損失が小さくて濾過能力が高いばかりでなく、高温での使用に適し、しかも熱応力による破壊が起こりにくい、という極めて好適な諸性能を備えたハニカムフィルタ1となる。

【0069】(2)前記実施例1~4.6では、加熱ゾ 10 ーンを流れる気体の流速を500mm/秒以上に設定しているため、気体がマッフル23内にで滞留しにくくなる。従って、マッフル23との接触により冷やされて結露を発生させてしまう前に、気体を確実にマッフル23 外に排出させることができる。

【0070】(3)前記各実施例では、エジェクタ48 によって気体を強制的に排出する構成を採用している。従って、流速を比較的簡単に速くすることができるとともに、流速の制御を比較的簡単に行うことができる。

【0071】(4)前記各実施例では、ヒータ49によ 20ってエジェクタ48が加熱されることにより、そこを通過する気体が冷えにくくなる。その結果、エジェクタ48内での結露の発生をより確実に防止することができる。従って、エジェクタ48の詰まりが防止され、気体排出能力の低下を未然に防止することができる。

【0072】(5)前記各実施例では、脱脂時に炭化珪素成形体M1を酸素濃度が1%~20%の雰囲気下にて有機バインダが分解しうる温度に加熱している。従って、脱脂時における生産性の低下や引火を伴うことなく、品質及び強度に優れた脱脂品、ひいては品質及び強30度に優れた焼成品を得ることができる。

【0073】(6)前記各実施例では、連続脱脂炉21 を用いて脱脂を行っている。このため、バッチ式の炉で 脱脂を行う場合に比べ、そもそも生産性に優れている。

(7) 気体導入手段41はマッフル23内において横方向から気体を噴出する構成になっている。従って、前記気体は、横置きされた炭化珪素成形体M1の各セル内をそのセル長手方向に沿ってスムーズに流れることができる。従って、炭化珪素成形体M1に対して確実にかつ効率よく気体を供給することができ、ムラなく均一に脱脂40をすることができる。このことは強度面での品質の向上にもつながる。

【0074】(8) 天井部23 cは幅方向に傾斜した傾斜面になっている。言い換えると、天井部23 cは非水平面になっている。従って、たとえタールT1が発生したとしても、タールT1が傾斜面を伝わってマッフル23の幅方向に流れてしまう。このため、タールT1が搬送経路上に垂れにくくなり、タールT1の付着を確実に防止することができる。

【0075】(9)マッフル23の出口部23bの断面 50

積は、マッフル23の中央部の断面積に比べて小さくなっている。従って、マッフル23内の温度制御がしやすくなる。これに加えて、出口部23bから熱が逃げにくくなる結果、熱のロスが少なくなり、経済性が向上する。

【0076】なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。

気体排出手段46を構成するエジェクタ48は、均 熱ゾーン22のみ(即ち高温領域のみ)に設置されてい てもよい。

【0077】・ マッフル23の天井部23cは実施形態のような断面円弧状に限定されることはなく、例えば幅方向に傾く単純な傾斜面になっていてもよい。また、天井部23cを水平面にしてもよい。

【0078】・ マッフル23の出口部23bは狭窄していなくてもよく、中央部と同じ断面積であってもよい。

・ 実施形態のようなベルト式のコンベアに代え、例えばローラ式のコンベアを採用してもよく、さらにはコンベア機構以外のものを採用して搬送手段を構成してもよ

【0079】・ 治具G1を用いることなく炭化珪素成形体M1をそのままコンベアベルト31上に載置して脱脂を行ってもよい。

・ 脱脂時おける不活性気体として窒素以外のもの、例 えばアルゴン等を用いることもできる。

【0080】・ エジェクタ48のヒータ49は不要であれば省略されてもよい。

・ 連続脱脂炉21内においてマッフル23は複数個並 列に配置されていてもよい。

【0081】・ 気体排出手段46はエジェクタ48を 用いないものであってもよい。即ち、気体排出手段46 は気体を強制的に排出するものでなくてもよい。

実施形態においては、本発明の多孔質炭化珪素焼結体の製造方法を、ディーゼルエンジンに取り付けられる 排気ガス浄化装置用のハニカムフィルタ1の製造方法と して具体化していた。

【0082】勿論、本発明の多孔質炭化珪素焼結体の製造方法は、ハニカム状でないセラミックフィルタの製造方法として具体化されたり、フィルタ以外のもの(例えば熱交換器用部材等)の製造方法として具体化されることも可能である。

【0083】・ 前記実施形態では、本発明の連続脱脂炉21を用いて炭化珪素成形体M1の脱脂を行う例を示した。しかし、この連続脱脂炉21は、炭化珪素以外のセラミック質からなる成形体の脱脂に流用されることも可能である。

【0084】次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した実施形態によって把握される技術的思想をその効果とともに以下に列挙する。

(1) 両端に入口部及び出口部を有するマッフルと、炭化珪素成形体を前記入口部から前記出口部に向かって搬送する搬送手段と、前記マッフル内を移動する前記炭化珪素成形体を脱脂可能温度に加熱する加熱手段と、前記マッフル内に低酸素濃度の気体を導入する気体導入手段と、前記マッフル外へ前記気体を排出する気体排出手段とを備える連続脱脂炉において、前記マッフルにおける加熱ゾーンを流れる前記気体の流速を500mm/秒以上に設定したことを特徴とする連続脱脂炉。従って、この技術的思想1に記載の発明によると、流速値が大き 10くなる結果、気体が結露する前に排気されてしまうため、結露して生じた異物の垂れ・付着といった心配が少なくなる。

15

【0085】(2) 両端に入口部及び出口部を有するマッフルと、炭化珪素成形体を前記入口部から前記出口部に向かって搬送する搬送手段と、前記マッフル内を移動する前記炭化珪素成形体を脱脂可能温度に加熱する加熱手段と、前記マッフル内に低酸素濃度の気体を導入する気体導入手段と、前記マッフル外へ前記気体を排出する気体排出手段とを備える連続脱脂炉において、前記マ20ッフルにおける加熱ゾーンの断面積を0.1 m²以下に設定したことを特徴とする連続脱脂炉。従って、この技術的思想2に記載の発明によると、加熱ゾーンの断面積が小さくなる結果、流速を容易に速くすることができるため、結露して生じた異物の垂れ・付着といった心配が少なくなる。

【0086】(3) 請求項1乃至4、技術的思想1, 2のいずれか1つにおいて、前記気体導入手段は、前記 マッフル内において横方向から前記気体を噴出している こと。従って、この技術的思想3に記載の発明によれ ば、例えば横置きのハニカム構造物に対して確実にかつ 効率よく気体を供給することができる。

【0087】(4) 請求項1乃至4、技術的思想1乃至3のいずれか1つにおいて、前記マッフルの天井部は幅方向に傾斜した傾斜面になっていること。従って、この技術的思想4に記載の発明によれば、たとえ結露によって異物が発生したとしても、その異物が傾斜面を伝わって幅方向に流れるため、搬送経路上に垂れにくくなる。

【0088】(5) 請求項1乃至4、技術的思想1乃 40

至4のいずれか1つにおいて、前記マッフルの出口部の 断面積は、前記マッフルの中央部の断面積に比べて小さ いこと。従って、この技術的思想5に記載の発明によれ ば、温度制御がしやすくなることに加えて、熱のロスが 少なくなることで経済的になる。

[0089]

【発明の効果】以上詳述したように、請求項1~4に記載の発明によれば、異物の垂れ・付着に起因する品質や生産性の低下を防止することができる連続脱脂炉を提供することができる。

【0090】請求項5~7 に記載の発明によれば、異物の垂れ・付着に起因する品質や生産性の低下を防止する ことができる多孔質炭化珪素焼結体の製造方法を提供す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明を具体化した一実施形態の連続脱脂炉の全体正面図、(b)はその連続脱脂炉を概略的 に示した図。

【図2】図1(a)のB-B線における概略断面図。

【図3】図1(a)のA-A線における概略断面図。

【図4】(a)は実施形態のマッフルの断面図、(b)はマッフルにおける排気位置を説明するための概略図。

【図5】(a), (b)は、気体排出手段のノズル部の 断面図。

【図6】ハニカムフィルタの斜視図。

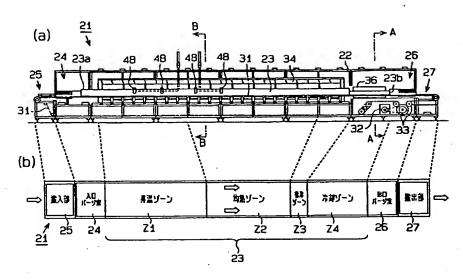
【図7】ハニカムフィルタの一部破断断面図。

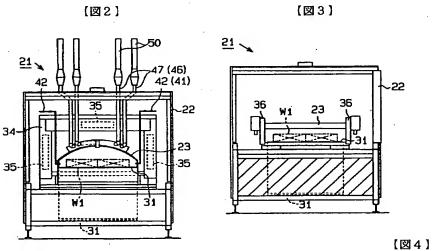
【図8】(a)は本願発明者が先に提案しているマッフルの断面図、(b)はマッフルにおける排気位置を説明するための概略図。

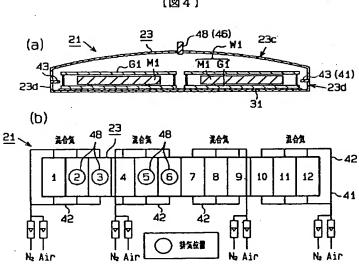
30 【符号の説明】

1…多孔質炭化珪素焼結体としてのハニカムフィルタ、21…連続脱脂炉、23…マッフル、23a…入口部、23b…出口部、31…搬送手段を構成する、コンベアベルト、32…搬送手段を構成するモータ、33…搬送手段を構成するブーリ、35…加熱手段としてのヒータ、41…気体導入手段、46…気体排出手段、48…気体排出手段を構成するエジェクタ、49…ヒータ、M1…炭化珪素成形体、Z2…高温領域としての均熱ゾーン。

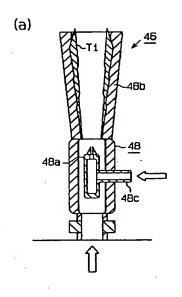
(図1)

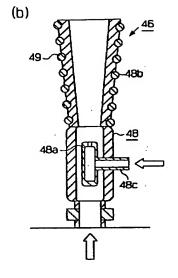




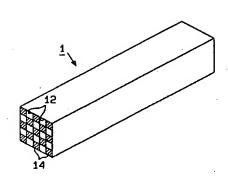


【図5】

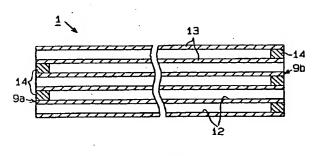












【図8】

